

**石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー**  
**静電気とその対策**  
— 静電気放電メカニズム、被害、そして対策方法 —  
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構  
協力：石川県工業試験場

次世代産業を担う電子機器の製造現場や保全では、作業中に起きる静電気による半導体の破壊だけでなく、耐力を落としたため使用中に問題となる半破壊も防ぐ必要があります。

そこで、本講座では、確実な静電気対策を行うために、静電気の発生と放電のメカニズムについて理解を深めるとともに、試験方法や対策内容について解説します。

多数ご参加くださいますようお願いいたします。

[日 時] 平成30年10月 2日 (火) 13:30~15:30

[場 所] トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

[講 師] 日本信頼性学会 関西支部

顧問 **伊藤 貞則 氏**

[受講料] 1,000円 (当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 電子情報部 主任研究員 吉村慶之

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地 (石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@irii.jp

TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 平成30年 9月25日 (火) (定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：「静電気とその対策」

— 静電気放電メカニズム、被害、そして対策方法 —

日 時：平成30年10月 2日 (火) 13:30~15:30

場 所：トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

所 属	氏 名	e-mail